Semikonduktor Die Bonder

Lembar spesifikasi acuan

Majelis

Parameter	Nilai acuan
Menangani arsitektur	Menara multi-stasiun dengan pengambilan, penempatan, dan kompensasi penglihatan secara bersamaan
Kontrol tekanan ikatan	Loop tertutup
Opsi yang tersedia	Pemanasan bingkai

Konfigurasi akhir mengikuti penawaran Feixing.